**Завалій Олексій Олексійович. Теплофізичні основи розробки пристроїв інфрачервоного сушіння термолабільних матеріалів.- Дис. д-ра техн. наук: 05.14.06, НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - Київ, 2014.- 40 с.**